



Prot. n. 47 del 20/1/2012

Progetto Sistema Espandibile per Processi Wet nell'Industria dei Semiconduttori
(Upgradable Wet Bench System), prot. n° 167

Linea di intervento 4.1.1.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013

Avviso di selezione dei profili professionali cod. 20/2011, 21/2011 e 22/2011

ELENCO IDONEI

	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Prot.</i>	<i>Profilo</i>
1	Fabio	Giudice	2250 del 06/12/2011	Ingegnere esperto progettazione prodotti - COD. 20/2011
2	Orazio	Russo	2271 del 09/12/2011	Ingegnere esperto processi industria semiconduttori - COD. 22/2011
3	Arcangelo	Perna	2327 del 15/12/2011	Ingegnere esperto progettazione supportata da calcolatore - COD. 21/2011

Catania, 20/01/2012

F.to il responsabile del procedimento

Dott. Sebastiano Di Stefano